

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення



О.М. Васілевський

05

2019 р.

РОЗКЛАД

вступного фахового випробування для осіб, які вступають на денну та заочну форму навчання ФКСА для здобуття ступеня магістра

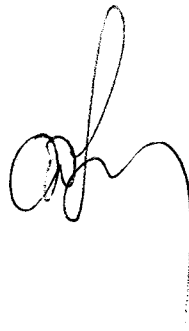
Дата проведення	Година		Аудиторія
Спеціальність 126 - Інформаційні системи та технології (ОПП: Інформаційні технології аналізу даних та зображень)			
Консультація 24.07.2019	14.00		7212
Іспит 25.07.2019	Ступінь магістра	14.00	7212
Іспит 26.07.2019	Ступінь магістра	14.00	7212
Спеціальність 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології ОПП - "Інтелектуальні комп'ютерні системи"			
Консультація 29.07.2019	10.00		5104
Іспит 30.07.2019	Ступінь магістра	10.00	5104
Іспит 31.07.2019	Ступінь магістра	10.00	5104
Іспит 01.08.2019	Ступінь магістра	10.00	5104
Іспит 02.08.2019 (резервний день)	Ступінь магістра	10.00	5104
Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (ОПП: Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології)			
Консультація 29.07.2019	12.00		5402
Іспит 30.07.2019	Ступінь магістра	10.00	5402
Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (ОПП: Інженерія якості продукції)			
Консультація 29.07.2019	12.00		5402
Іспит 30.07.2019	Ступінь магістра	12.00	5402

Спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (ОПП: Лазерна техніка та оптоінформатика)			
Консультація 29.07.2019	12.00		2166
Іспит 30.07.2019	Ступінь магістра	10.00	2166
Іспит 31.07.2019 (резервний день)	Ступінь магістра	10.00	2166

РОЗКЛАД
додакового вступного випробування у формі співбесіди

Зі спеціальностей 126 Інформаційні системи та технології 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка			
Дата проведення	Година		Аудиторія
Консультація 24.07.2019	12.00		5104
Іспит 25.07.2019	Ступінь магістра	12.00	5104
Іспит 26.07.2019 (резервний день)	Ступінь магістра	12.00	5104

Декан ФКСА,
д.т.н., професор



Бісікало О.В.